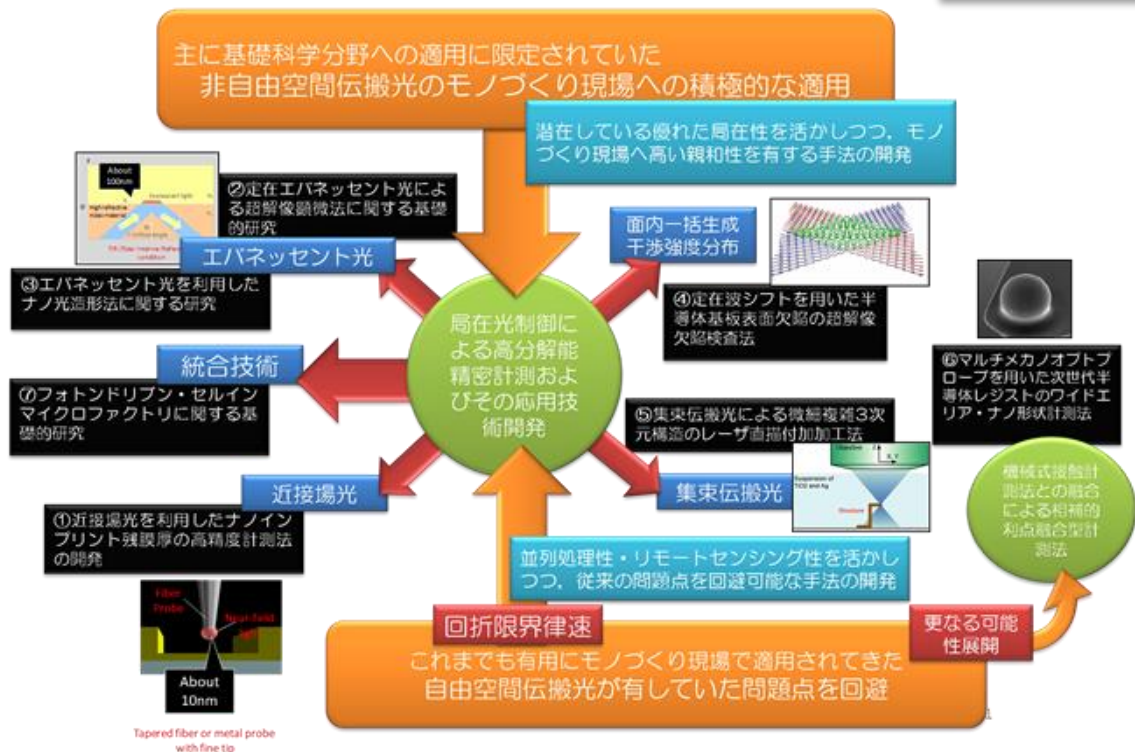


## ものづくりを支援する 超解像光学計測の新展開

講師： 高橋 哲 氏 (Prof. Satoru Takahasi)  
東京大学 先端科学技術研究センター  
光製造科学分野 教授

とき： 11月25日（金）(Nov. 25th) 16:30~17:45  
ところ： 北海道大学 大学院情報科学研究院棟  
1階 A11講義室 (Room: A11)



一般に光計測技術は、被破壊性、リモートセンシング性、高速計測性等の、高い生産現場への適用性を有するが、回折限界のため、分解能律速の問題を有する。本講演では、ナノマイクロものづくりを支援する回折限界超越計測技術の展開について紹介する。

申込不要、直接会場へお越しください。

問合せ先：北海道大学・金井 (kanai@ssi.ist.hokudai.ac.jp)